砂日本国特許庁(JP)

10 特許出願公安。

母公表特許公報(A)

昭64 - 500072

母公表 昭和64年(1989)1月12日

@Int_Cl_4

H 01 L 21/68

始別記号。

庁内整理番号 A-7454-5F

筝 衣 讀 求 未請求

子伽答查請求 未請求

部門(区分) 7(2)

(全 16 頁)

69発明の名称

モジューラ半導体ウェーハ移送及び処理装置

取 昭62-502482

. 多多出 顧 昭62(1987) 4月6日 ❷翻訳文提出日 昭62(1987)12月28日

经国際出票 PCT/US87/00799

砂国際公開番号 WO87/06561

砂国際公開日 昭62(1987)11月5日

優先権主張

❷1986年4月28日❷米国(US)⑩856,738

砂発 明 者 スターク、ローレンス アール アメリカ合衆国カリフオルニア州95120 サノゼ、マウント・ウエ

リントン・ドライブ6632

ターナー、フレデリツク 亿発 明 者

アメリカ合衆国カリフオルニア州94087 サニーベイル、ピツター

ン・ドライブ1478

パリアン・アソシェイツ・イン の出 関 人 コーポレイテツド

ン・ウエイ611

アメリカ合衆国カリフオルニア州94303 パロ・アルト、ハンセ

の代 理 人

弁理士 竹内 選夫

AT(広域特許), BE(広域特許), CH(広域特許), DE(広域特許), FR(広域特許), GB(広域特許), IT 砂指 定 国

(広域特許), JP,KR,LU(広域特許),NL(広域特許),SE(広域特許)

参参(内容に変更なし)

算水の電器

- 1. ウェーハ参送及び処理装置であって、
- 第1の復数の管装続口と第2の複数の管装統 ロを有する移送裏空チェンパであって、背記部 1及び第2の注数の管理総口の各々が向記チェ ンパの内側と外側に通じているところの参送其
- b) 前記第1及び第2の複数の管接続口の各々を 瞬間するためのパルブ手段、
- c) 胸記管接続口の1つの前記パルブ手段の外側 に接続されたウェーバ処理チェンパ及び、前記 第1及び第2の複数の管接続口の別の1つで、 その管接続口のための前記パルブ手段の外側に 推練された処理チェンパ、
- d) ウェーハを前記第1の複数の管板駅中の選択 された1つから自記チェンパ内に移送し、次に、 **煎配装1の複数の管接板口の選択されたものに** 移すための前記チェンパ内の第1巻選手段。
- e) 前記チェンパ内にあって、ウェーハを前記第 2の複数の管接続口の選択された1つから前記 チェンパ内に参送し、次に、前記第2の複数の 智技被ロの選択されたものに参すための第28
- () ウェーハが仮記録1の複数の管理装口の選択 されたあらゆる第1の登扱駅口から終記祭2の

在数の管理鍵目の選択されたあらゆる第2の管 的記載 1 基础手段と前記載 2 基础手段と協力す

とから成るところの葉間。

- 請求の範囲第1項に記載された美俚であって、 育記器数手段が、ウェーハが育記第2の複数の管 推練口の選択されたあらゆる第1の管機能口から 貧記第2の複数の管装装口の選択されたあらゆる 第1の管接続ロヘ移送可能なようにウェーハを興 記録2移送手段から無1参送手段へ挙すための手
- 1. 増えの処理第1項に記載された機能であって、 **鉄記を助手投が、ウェーハを景望の無能方向に位** 世夫のするための手段を有するところの美麗。
- **はまの範囲第1項に記載された美量であって、** 前記第1部選手設が開記チェンパの内側から前記 第1の複数のあらゆる終記管接続口の選択された 1つを通して終記チェンパの外側に伸びることが 可能であるところの無量。
- 請求の範囲第1項に記載された装置であって、 的記載」移送手段が発記チェンパの第1部分に置 分に置かり 発記チェンパの資記第1及び第2番

分が各々、終記第1及び第2参送手段に関し、終記裏空チェンパの終記第1及び第2部分の提供被が最小化されるような大きさにされているところの無難。

- 6. 禁水の範囲部1項に記載された美麗であって、 前期参助手段が前記第1及び第2参送手紋の間に 位置するところの美麗。
- 7. 請求の範囲第1項に記載された貧量であって、 前期第1の複数の管接続中の1つが10°難して量かれているところの差景。
- 8. 請求の範囲祭1項に記載された装置であって、 資期祭1の複数の管接続ロが少なくとも3つの管 接続ロを有するところの施置。

の装置。 チング、化学高 実に記載された装置であって、 た 複数の機能が

る助させ、並べるために美屋内にロボットハンドリングアーム (robot boodling arms) を提供することで

免明の報酬

86.

(فدانه)

ウェーハ処理装置は全てのカセットを真立環境中に ロードするための複数ロードロックによって提供される。ウェーハハンドリングモジュール(valer kasalites はウェーハが適る装置の関版を起こす ロボットアームを有している。様々な処理モジュール がウェーハハンドリングモジュールの質面に取り付け

本発明の教記及び他の操作上の特性は、1つの行道 実施例及び非限定的例としての別の実施例を団示した 脈付国団を参展して被記の詳細な説明を読むことによ り、より明らかとなろう。

国国の質単な説明

第1回は本発明に従った1つの実施側の部分略示平 回回である。

第2回は第1回に示された美俚の部分無視回である。 第3回は本発明に従った美星の第2の実施例の部分 的略示平回回である。

第4回は本発明に従ったゲートパルプモジュールの 部分切り欠き御園図である。

第5回は第4回のゲートパルブセジュールの部分切り欠を平面回である。

券番(内容に変更なし) 明 編 · 書

モジューラ半導体ウェーハ野退及び無利益置 産業上の利用分野

本見明は半導体ウェーハ処理装置のためのモジュー う装置に関する。

従来の技術

使来技術の半導体ウェーハ処理装置では、個して1つの機能のみ、すなわちスパックコーティング、エッチング、化学高着等のみが見されるか、又は限定された独教の機能が見される。ウェーハのカセットは別の処理のために、技作者によって1つの装置から別の装置に選ばれる。このことはウェーハの存動の間、ウェーハを腐とガスにさらし、各装置において真空ボンビングのための時間を必要とする。

発明の目的

本見明の目的は異なる処置のための広範囲のモジュ ーラユニットが単一の真空環境の周囲に組み立てられ るウェーハ処理装置を提供することである。

本先明の更に別の目的は異なる処理の間を協能する ような装置を提供することである。

更に、本見明の目的は真立環境中にウェーハのカセットの全てをロード(load)し、又、アンロードすることである。

更に、本発明の目的は処理ステップ間にウェーハを

「第6回は本発明に従ったウェーハ製造アームの原示 平電回であり、変配アームは点値で第2位数にも示されている。

第7回は第6回のアームの部分新国国である。

第7A回は運動的カムプロフィルから実際のカムプロフィルを得るためのフローチャートである。

第78歳は実際のカムの一支施例で、ウェーハキル ダーの中心によって扱かれる硝酸をともに示したもの である。

- 第8国は水発明に従ったロードロックモジュールの ▽ 特に舒適な実施費の略示平価値である。

第9回は第8回のウェーハハンドリングアーム及び アライナ(sligger)の典視回である。

第11回は本発明に従ったスパッチモジュールの実施 例の時景論田である。

第11回は本発明に従ったスパッテモジュールの部分 新国の平面国である。

第11回は第11回のモジュールの部分新国の斜視回で ある。

第13回は第13回及び第13回のモジュールの運転機関の新国国で、第13回における第13-13に沿って見たものである。

第14回は第14回のモジュールの選転機構の販調で、 様14-14に沿って見たものである。

第15回は第11回のモジ -ルの新面面で繰15-15に

拍って見たものである。

第14回は砂造アームからウェーハを受けるための級 裏の新面回であり、第12回の級14-14に沿って見たも のである。

丹遺実施例の詳細な説明

国国を参照すると、それらの様々な門の全てに毎品 **七示す参加番号が付けられており、第1回には本祭明** のモジューラ半導体ウェーハな送及び処理装置1の1 つの支統例の部分略示平国国が示されている。モジュ - ラ半条体処理装置 1 はりェーハハンドラー及びロー ドロックモジュール414、ゲートバルブモジュール 1884-1881、移送モジュール2881及び2886、私業モジ ュール1141~1144、及び参送モジュール144と1141と の間に接続された温温モジュール111を育している。 ウェーハハンドラー及びロードロックモジュール (##は乗して平国国では姫形であり、領域(##はロード ロックチェンパロIの外盤にあり、モジュールIIIの草 因内は大気圧となっている。制御された低気圧環境が 装置のこの部分にもたらされる。工程において、処理 されるべき選択されたウェーハがウェーハハンドラー 川によって、ウェーハハンドラー及びロードロック モジュール101内の選択された1つのセミスタンダー ド又は興事のウェーハカセット(41-141からロードさ れる。前記ウェーハハンドラー(15は選択されたウェ ーバもそのカヒットからウェーハアライナ及びフラッ

参数モジュール100aは4つのボート110、111、111 及び111を有する。ボート110、111及び112は各々、ゲートパルブモジュール100a、100b及び100cによって制 調される。ボート211とそのゲートパルブモジュール 100aは参数モジュール100aのチェンパ215を処理モジュール100aは参数モジュール100aのチェンパ315を処理モジュール100aのチェンパ215を処理モジュール ボート111及びそのゲートパルブモジュール100cは参数モジュール100aのチェンパ115は変数している。参数モジュール 1101のチェンパ115は在来のボンピング観視(第 1 間には国示せず)によって、大気圧よりも低い、選択された圧力に維持される。チェンパ115が誇気される連続される。チェンパ115が誇気される速度を高めるために、チェンパ115はアーム101aに関してチェンパ115の容質を最小化する大きさにされ

ida jilay Viryad

> ロードロックチェンパ (186からウェーハを飲いた後、 多数アーム181aは多数チェンパ113中に引っ込み、ゲートパルブ188aは閉じられる。多数アーム181aはウェーハを選択された処理ボート111又は111取いは多数ボート111にもたらすために選択された角度だけ無転する。選択されたウェーハが処理ボート、何えばボート111の所にもたらされると、ゲートパルブモジュール、例えばモジュール188bは選択されたウェーハがロードロック(84から移動モジュール188aのチェンパ113内へ 歩される間は閉じられているが、制御シェチム(個示

トファイング(1)に参送し、又、ウェーハアフイナ(1) からロードロックチェンパ481へ移送する。クェーハ は処理事正クェーハのために無えられたカセット(サイ からロードされてもよい。カセット(0)は低覚カセッ トでウェーハが処理袋に他のカセットの1つ叉は再い フィルムモニタ100に置かれる前に冷却されることを 可能にする。ウェーハカセット(0)~(0(は水平面に対 して小さな角度、例えば7度、銀貨しており、カセァ ト(1) - (1)内のウェーハの芋県国はこの小さな会房と 周じ角度だけ鉛直線からずれており、ウェーハはそれ らのカセット内に置かれるときカセット内のウェーハ ほ神スロットに関して乾知の方向にあるように強けら れる。選択されたクェーハのカセットからロードロッ クチェンパ486中への参送の間、ウェーハは初めにク ェーハハンドラーはほによってウェーハ表面を鉛直方 舟に最神されながらウェーハアライナは1に答される。 選択されたウェーハは次にウェーハの平坦飛が水平に なるように関係されてロードロックは1月内に置かれる。 その時、鉄戸ードロックは大気にさらされている。ク ェーハの平根菌はウェーハが多数アームtelaによって ゲートバルブモジュール1104から基準モジュール100a へが送される間、水平に単伸される。食記事数アーム 18|10は移動モジュール1881及びゲートパルプモジュー ル1888の入出ポート218を通じてロードロックチェン パロロウェーハを引き出す。

サザ)によって関かれる。アーム1011は次に処理ポート、例えばポート311及び対応するゲートバルブモジュール例えばモジュール1003を通って、対応する処理モジュール、例えば3001の対応する処理チェンバ、例えば1011内に伸びる。ウェーハは次に、第1回には示されていない手数により取りはずされる。

処理モジュール301a及び101bは無じものでもよく、 そのとまそこでは同じ操作が行われる。減いはまた、 それらのモジュールは異なる操作が行われる異なった ものでもよい。どちらの場合もポート!![及び!!!そし てゲートパルブモジュール1101及び110七分して、各 4 移動モジュール100gをウェーハハンドラー及びロー ドロック(16)に接続する入出ポート110及びパルブ(10)。 とともに参数モジュール1001に放放された2つの無理 セジュール3884及び1888の提供は、ウェーハの非違説 処理及び、連続処理装置に比較して増大した処理能力 を可能にする。ウェーハをウェーハカセットから答し て選ばれた処理モジュール内にオフロードするのに必 要な時間は、典型的に、処理モジュール内のウェーバ の処理に必要な特別よりもずっと少ない。従って、第 1のウェーハが入力カセットから処理モジュール100g 及びフササトの選択された1つのものに夢されるとま、鬼 章チェンバ348aにおける特別の気息の間に、無えの9 ューハがロードロックチェンパ(88から処理モジュー ん1111に答されても、い。参数アーム1111は次に、私

31表昭64-500072(4)

選モジュール1864内のウェーハの処理の完了を持つためにポート111へと囲転し戻ってもよい。このように、時間の大部分の間は処理モジュール1864及び1864において同時に処理が行われている。主処理ステーションがスパッチデポジションに用いられているとき、もし望むならば、処理モジュール1864はスパッチェッテングクリーニング又は、例えば化学流差のようなスパッチリング以外の処理による金属フィルムのデポジションのための前処理モジュールであってもよい。ウェーハは次に、装置1内の扱りのチェンパ内で処理されてもよい。

移動モジュール1464内の第2の入出ボート113の提供は仲加された処理モジュール1464及び1464への接続を可能にする。移動モジュール1464(対応する部分は同じ数字で示されている。)通過モジュール586は移動モジュール1464の入出ボート113を移動モジュール586で、早一の真空チェンバを形成する。アーム1414によって、単一の真空チェンバを形成する。アーム1414によって、運ばれるウェーハを処理チェンバ1044及び1404の1つに移すことを望むときは、ウェーハは通過モジュール548内の平進アライナー581におうされる。次にウェーハは移動モジュール1461のアーム1811に載せられ、アーム1911によって処理モジュール1466から1864のうちの選ばれた1つの中へ対応するゲートバルブモジュー

ル1994から1991を通しておされる。ウェーハの知恵が 完了すると、ウェーハは処理モジュールからロードロ ァクテェンパ(186に戻され、そこから事動アーム1891: によって、又は事動アーム1918、通過テェンパ(191) び事動アーム1918によって選ばれたカセット(401-(191) に戻される。処理モジュール3994が任意のもの であり、モジュールを付加することが可能であること を示すために点線で示されている。

第1 次に示された装置はゲートパルプ1981と処理モジュール1984を連通モジュール1982と同一の連通モジュール1983に装載することによって、 多数モジュール1983と同一の参数モジュール(関示せず)であって、対応する複数の処理テェンパに接続されたものと置き替えることによって直接的に延長することができる。

第1個に示された製盤は温速モジュール381と同一の通過モジュールを参数モジュール3884を対応する複数の思想チェンパに接続された参数モジュール3884を対応する複数の思想チェンパに接続された参数モジュール1888と同一の移動モジュール(国示せず)と置き替えることによって、非直接的に延長してもよい。もし間ひならば、確足の処理モジュールがウェーハハンドラー及びロードロックモジュール(188と同一の第2のウェーハハンドラー及びロードロックモジュールに置き替えられてもよい。

第1回に示された処理検索の構造は非温軟処理、すなわら、ロードロック118内のどのウェーハも他の知何なる処理チェンパも混ることなく選ばれた処理サエンパも混ることなくではれたどの処理チェンパを混ることなく他の選ばれたどの処理チェンパ又はロードロックチェンパの影作は主制神器等(国際ははロードロックチェンパの影作は主制神器等(国際ははいる。主制神器等は典型的にはである。主動神器等は典型のにはでの処理チェンパのどれもが直接には他のど対した処理チェンパのどれもが直接には他のど対した処理チェンパのがなどれるが変が、

検索1によって与えられた非温飲品類は、ある特定の処理モジュールが働いていないとき、摂りの処理モジュールの選抜した操作を可能にする。非温軟品類はまた検索の残りの部分が操作を続けている間、交替処理モジュールの実行、又は指摘されたあらゆる処理モジュールのチェンパの実行をも可能にする。例えば、もし、モジュール300cの動作をチェックしたいのならば、カセット(10)内に収容されたモニターウェーハが処理チェンパ(10)内に移され、処理を受け、そして、カセット(10)に戻されてもよい。チェンパ(10)の処理の間、検索1の摂りの部分は生産ウェーハの加工を終ける。

第2回は第1回に示された平穏体ウェーバ多速及び 処理装置の部分終後国である。特に、参加モジェール 1444のハウジングは板して円筒形状であり、円形の頂 上部194、円形の底部194及び円筒整191を有し、銀門 筒壁は頂上部191と底部194をつないでいる。ハウジン グは、例えばステンレス顔といった、実空材に進した どのようなものから作られてもよい。

各部数チェンパの管鎖使用はハウジングの延長部分によって形成されており、そこには内部チェンパ116からハウジングの外部へ伸びる水平スロットを形成する。例えば、第2回に示されているように、管鎖板口111(第1回参照)はハウジング延長部119aによって形成される。

第3回は本発明のウェーバ等速及び処理設置の第2 の実施例の部分等示平周回である。ウェーバ等速度が 処理装置 2 は入口ウェーババンドラー及びロードロッ クモジュール(18)、出口ウェーババンドラー及びロー ドロックモジュール(18)、事数モジュール18)及び18)、 ゲートパルブモジュール18)、「18)及び18)を有してい る。ウェーババンドラー及びロードロックモジュール (18)は第1回に示されたウェーババンドラー及びロー ドロックモジュールと同じものである。等数モジュー ル18)は等数モジュール18。の内側13)とモジュール18。 関鍵ロ11 - 114はゲートパルブモジュール18。 194に よって制聞される。答称モジュールスチャは平坦アライ ナ50gを介して関係の移動でジュール10%に接収され、 従って、第3回には示されていない従来のポンピング 手段によって神気される単一の実立チェンパを形成す る。平坦アライナ50gはウェーハを所収の無転方向に 置くためのどのような選切な手段によって驚き替えら れてもよい。移動モジュール116はもつの覚養装り11e - 111を有し、それらは各々ゲートパルブモジュール 10:-10によって制防される。反応イオンエッチモジ ュールは、の内部licは管接続口lic及びlikを介してそ れぞれび数モジュール144の内部テェンパ114及び参数 モジュール186の内部チェンパ116に彼眈されており、 曾接続口は各々ゲートパルブモジュール18c及び18bに よって制御される。同僚にスパックモジュールIHIの 内部チェンパ319は管接続ロ119及び11eを介して移動 モジュール114及び111の内部チェンパ114及び111と通 じ、約記替接続ロは各々ゲートパルブモジュール10) 及びIIteによって制御される。ゲートパルブモジュー ル18gによって制御される管袋駅口11gは夢難モジュー ん188の内閣チェンパ118を化学高着モジュール16gの 内部チェンパ31gに接続している。管接続口31fはゲー トパルプモジュール111によって制算され、移動モジ ュール101の内閣チェンパ131を急進なましモジュール 10/の内部チェンパり/に接続している。

主制御器18は各処理チェンパ制御器P及び入口モジ

ュール(Daと出口モジュール(Dbとオペレータ制御パネルに製事温像パスDiを介して通じている。

進作において、選ばれたウェーハはウェーハハンド **ラー (第3回には国示せず) によって、入口モジュー** ルロロ内の選ばれたクェーハカセット(第3回には国 示せず) から平坦ファインダー181に選ばれ、次に、 ロードロックチェンパは4に選ばれる。鉄ロードロッ クチェンパは第1回のロードロックチェンパは66と背 じものである。各数モジュールIIIaの多数アームIIIc は管接続口114を介してロードロックチェンパ(16)に仲 び、貧犯管盤親ロ114はゲートパルブモジュールi94に よって舞坊される。選ばれたウェーハは次に参送アー ム161cに載せられ、次に数アームは夢動モジュール 18gの内部チェンパIIg内に引っ込む。アームIHicは次 に、選ばれたウェーハを管接続口11c又は11b減いは平 坦ファインダー50gに置くために選ばれた角度で無転 する。平坦ファインダー591に移されたウェーハは夢 送アーム1014又は参送アーム101cのどちらに載せられ てもよい。平坦ファイングー58gから夢送アーム1814 に載せられたウェーハは、次に、夢送アーム1914によ ってチェンバ133内に引っ込められ、差切な角度に無 伝させられて選ばれた管袋袋ロ113又は111に置かれる。 選ばれた管装装口を制御するゲートパルブモジュール はその時世後彼口を輝き、夢送アーム1814は選ばれた 処理モジュールの内部チェンパ中に仲ぴ、そこでウェ

ーハは第3国には示されていない手段によって下され る。ウェーハ又は円形対称基板にフラットオリエンテ ーション(flat oriestation)が必要とされないとま は、ウェーハ又は基板は移送ポートアーム101cから処 理チェンパ31c又は処理チェンパ313に各々ゲートパル プ:10及び14%を介して移され、そこからゲートパルブ 181及び180を介して、各々、平坦ファインダー580を 近世して直接な送アーム1814に移すこともできる。ク ェーハの処理が充了すると、ウェーハは、ウェーハが 置かれる処理モジュールを供給する移送で一ムに載せ られ、出口ポート114に戻される。処理モジュール305 又は18c内のウェーハに対しては、これは処理チェン パからな送アームINIcを引っ込めることで完了し、参 送アーム181cの遊切な解析が続き、次に、ゲートパル プモジュール]||によって質得される管装装口別||を選 ってロードロックチェンパい中に仲ぱされる。鳥鬼 モジュール144又は141については、クェーハは初めに び送アーム1014にひされ、そこから早進ファインダー iliを介してアームIllicに移送される。

半円弧15は、第3回に示された装置は移動モジュール18bと同じ第3の移動モジュールを半円弧15に置かれたファインダーに連結することによって延長されてもよいことを示している。

第3回の実施例に示されたモジュールは交換可能で あり、装置が所望のモジュールのあらゆる組合せに調 成されることを可能にしている。第3回に示された設置はいくぶん型歌性があり、参加アーム101には1つの処理管接続ロモサービス(service)し、参助アーム111には2つの処理管接続ロモサービスし、どろうも入口及び出口モジュールである。もし誰なならば、入口モジュール(111は入口及び出口モジュールの両方として利用してもよく、また、出口モジュール(1111は無理モジュールよって置き替えられてもよい。両側に、もしばひならば、どのような処理モジュールも出口モジュール又は入口モジュールによって置き替えられてもよい。

第4及び5回は各々、ゲートパルブモジュール188 の1つの曳旋側の部分等示所間間と部分切り欠き所面 回である。ゲートパルブモジュール188は管接校ロP。 P」との間の連絡を制御する。管接校ロP。は第1チェ ンパのハウジングの延長部分1393によって形成され、 前記チェンパは地理チェンパ又は事助チェンパ又はロードロックチェンパであり、延長部分は第4回のウェーバを選アーム181がそこを進ることができるような 大きさの親して矩形のスロットを形成している。事動 モジュール1881のハウジングのこのような延長部 (11914) は第2回の斜視回に示されている。同様に、 管接続ロPェが第2チェンパのハウジングの延長部分 11917 (第4回には示されていない)によって形成され

智被説ロP。及びP。を形成するハウジング延長略 1991及び1999は第1の複数のネジS」と第2の複数の エジS,によってパルブボディー101に取り付けられ、 & 4. フランジ195及び196を全して運転される。パル プポディー101はステンレス観又は他の遊切な材料で かられてもよい。エラストマーロリング103及び103が 各々、フランジ191と191との間にあり、ボディー101 は実立シールをもたらす。パルブポディー181はパル ブゲート 135が無く国の点質によって示された幼野位 置に下げられるとき、覚抜袋ロP」からP」へ伸びる水 **学スロット138を有している。スロット168は第5型の** 個面に示され、第6国に示された管後装口PェからPェ へ仲ぴるウェーハ参送アーム181の延びに選応する大 まさにされている。第5回の点線AはスロットIIIの 中央平面を示す。パルブゲート185が最も雄んだ位置 にあるときは、それはスロット100中には仲ぴない。 この位置は第4回の点線によって示されている。ゲー トillが最も仲ぴた位置にあるとき、ノッチillicな り付けられたエラストマーOリングIIIが管接収ロPェ とP。との間に実空シールを形成する。エラストマー ストリップ(14及び197は各々ノッチ1881及び1971に取 り付けられているが、真空密閉機能は是さない。逆に、 パルブゲート115が最も仲ぴた位置にあるとを、エラ ストマー0リング114、ボディー111とパルブゲート: 111との間の複雑によってゲート111に与えられる回転

モーノントと反対の関係モーメントがゲート115に与 えられるように、ストリップ186と187はボディー182 とゲート115との関に接触をもたらす。パルプゲート 125は2つの台形116sと125sの接合管の新国形である。 台形115sの最Esはポイント188からポイント188へ仲 び、水平とほぼ65°の銀角sを形成している。実質的 に、より大きな角度は、パルプゲート121が最も仲ぴ たときエラストマー〇リング186がボディー182と密閉 扱合することがむずかしいので、望ましくない。台形 115sの段Esは水平と角度ををなす。前4個に示され た実施例では角度sは角度をに乗しいが、これは変更 なことではない。

ゲートパルブモジュール100の新奇な特徴はパルブゲート131の新国の非対称性である。 0 リング101のみが真空物間機能を有するので、 台形1336は実質的に台形1336は実質的に台形1336よりも幅が狭い、すなわち、ライン・セグメント136の長さはライン・セグメント131の長さよりも短い。 1 つの実施費では、 ライン・セグメント136とライン・セグメント137との間の違いはほぼ 1 インチ(1.54ca) である。このように、 智徳就ロア - とア - との間の距離は、 2 つの0 リングを使用し、 台形1331が台形1334と一致する従来技術のパルブモジュールと比較して実質的に減少する。

ペアリング118及び111はパルプゲート111がポディー141のスロット141内で鉛度方向に移動するとま。パ

ルブゲート125のガイドの役をする。パルブゲート125 はシャフト111上に取り付けられており、ネジを刻ま れたシャフト132の延長部分133によってパルブゲート 115中にねじ込まれている。パルブボディー103はねじ (国示せず) によってハウジングロルに取り付けられ ている。 金属ペローズ 139はねじがによってフランジ 134のそばでボディー181に取り付けられている。ステ ンレス鋼シャフト108はステンレス鋼シャフト133より も大きな底色を有している。フランジロにとパルブゲ ートボディー101との間のエラストマー0.リングけい は管接続ロア。及びア。に接続されたチェンパ(因示せ ず)とパルプモジュール111の外部との間に真空密閉 ももたらす。シャフト138は周心にしっかりとシャブ ト101上の取り付けられている。シャフト101はハウジ ング134によって形成された円筒空網141内を鉛度方向 に移動し、従って、パルブゲート115をスロット111内 で鉛度に移動させる。第5回に示されているようにシ ャフト131はシャフト131の長手方向軸は138が長さし のゲートパルプ133の中間点に位置するように置かれ ている。シャフトロはまた、第4回に示された新聞 の平面に垂直な軸線のまわりのモーメントと、貫通軸 **並111及びパルプボディー111の下方支面のモーノント** の和がゼロになるように置かれている。これらのモー メントはパルプポディー101が最も仲ぴたときにOり ング101及びエラストマーストリップ106及び107に作

用する力によって引き起こされる。ハウジング134は ネジ56によって交集シリングー158に取り付けられて いる。シャフト148は在来のエアードライブ・ピスト ン装賃158によって鉛直方向に動かされる。

第6回はウェーハ移送アーム接続101の平面型であり、第7回は部分切り欠き質調団である。 アーム接接101は第1回の移動モジュール100mに使用された移動アーム201m又は第3回のモジュール10のアーム100つの実施例である。アーム接続101はカム101、第1リジェドアーム151、プーリー164、第2リジェドアーム156及びウェーハホルデー200を有している。

第6間に略示されているウェーハホルダー110はアーム154の一塊にしっかりと取り着けられている。アーム154の他類部はシャフト171によってアーム151の一塊に回転可能に取り付けられている。シャフト171はアーム151の一塊(1514)を貫通しており、一塊はアーム154の円塊(1514)を貫通しており、一塊はアーム154に関着され、他場はブーリー154の中央に開着されている。第7回に示されるように、シャフト171はペアリング175に対して軸線173に関して開催する。従って、アーム154はブーリー171とともに開催する。アーム154の位塊(1514)はシャフトは二重シャフト門のフィードスルー(terditrents)171(第7回)である。真空フィードスルー114、例人ばフェロフルーイ

特表昭64-500072 (7)

ディック (lerrellaidie) フィードスルーは、ウェー ハアーム映画141のハクジング114の内部とハクジング 114の外部との間に真空シールを与える。真空フィー ドスルー11(はフランジ111によってハウジング110に 取り付けられている。このようなフェロフルーイディ ック・フィードスルーは当事者には異知であり、例え ばferrelleidic,lat. によって製造されたフェロフル ーイディック・フィードスルーはここに記載した選転 機構を実行するのに使用されてもよい。フェロフルー イディック・フィードスルー116の外側シャフト111は カム101に信息されている。内側シャフト201及び外側 シャフト111のどちらも一分のモータ114及び111(国 示せず) によって、シャフト111及びシャフト111の美 手方角の軸線150に関して独立に回転可能である。軸 歳150はアーム101を有する実立チェンパ111の床に対 して重直で、その中心器を通っている。

ベルト141はカム141の周囲部分及びブーリー154の 周囲部分に接触している。ベルト141はカー242の周囲 の点1411でカム141に混えられており、ブーリーの周 間の点1541でブーリー154に据えられている。ベルト 141は、例えば、ステンレス側の曲なしベルト又は会 属ケーブルでもよい。

「第6回は管接続ロP」を進り最も伸びた多選アーム 機関161を示している。この実施例ではアーム111が管 伸起ロP」を辿り、最も伸びているとき、軸線114と軸 銀171を乗るアーム131の中観である軸線がと軸線130を通る管接終ロPiの中様名との間の角度をは、ほぼ140である。別の支護側では140の代わりに別の角度をが選ばれてもよい、操作において、アーム131はカム141を間定して、軸線134のまわりに反時計画りにアーム131を間定することで管接続ロPiを至して引っ込められる。これは、フェロフルーイディック・フィードスルー134の外側シャフト131を間定したままで角側シャントを解析することによって連載される。カム141はアーム131が反時計画りに置るとき、ステンレス関ケーブル141がカム141に巻き付き載いは離れるような形状をしており、それによって、ウェーハホルダー134が中線名に沿って被して直接の底路をアームが最も仲ぴた位置から点線で示した位置140のような真空チェンバ131内に引っ込んだ位置へ事動する。

一度ウェーバ等数アーム181がチェンパー111内に引っ込められると、アーム131及びカム141は、内側シャフト131の東方を實記アーム131とカム141を無転する選ばれた角度と同じ角度だけ各々関版することによって開版され、それ故、アーム装備141は第2の選択された管装就ロを違って仲びる違切な位置に置かれる。第6国の管装就ロア」からア。は11°離れており、それ故、この実施側のシャフト131と131はウェーバ等選アーム181を到の管接款ロに仲びる位置にいするために、11°の告款の角度だけ関版さ

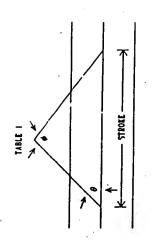
ns.

重要なことは、ステンレス属ケーブル143がカム141に巻き付き求いは離れてウェーハ等込アーム141が選ばれた管装装ロを通って仲間するとき、カム141とケーブル141との間にすべり単独も関係単独もないことである。従って、この設計は其立チェンパ113内の競争環境を維持することにとくに適している。

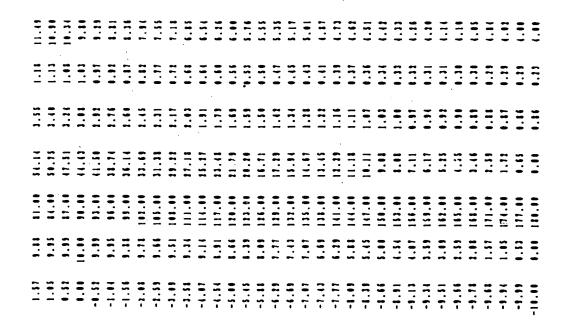
カエ241はウェーハホルダー214が触線Aに沿ってほぼ底線的に仲継することを確実にするために、特別な形状でなければならない。もし、励まが悪線であるならば、第6回の平面の管装装口触線Aと軸線Mとの間の角度#及びウェーハホルダー241の中心に接続されたアーム軸線Nと進過軸線111とが作る角度#を作り出す基本平面形状は大

= 11* - # + cos *! ((4/1) *io#!
に関係し、ここで4は触線154から触線171へのアーム
151の長さで、(は触線171からウェーハホルダー154の 中心までの触線Nの長さである。

要 1 はま、 f 、 3 * の角 f の一定の場分に対する角 f の量分 (減分) ム f 、 f の減分を対応する f の場分 で耐った倒合、及び、ストローク (f - 18インチ (25.8cm)、 f - 18インチ (35.8cm) の場合のウェー ハハンドラー118の中央のX 産業) を示している。



STROKE	: · · ·	11.11	11.11	13.13	13.63	13.42	11.11	11.11	11.53	21.15	11.11	11.11	=:	11.11	19.73	3.13	11.5	1.9	1.1	16.66	. .	15.31	Ξ.Ξ	14.42	11.11	11.11	13.10
01T4:		<u></u>	1.11	1.1	1.1	=:-	-:	6	=:	1.63		9.	3.1	1.63	<u>:</u>	1.59	1.53	1.55	2.	=:	1.6	=:	=:	1.3	7.33	= -	<u> </u>
1110		5 .1	\$.E	: :	5.13	Ξ.	2.:	=:	5.05	3.	Ξ.	1.17	==	==	Ξ.	1.11	1.13	1.5	1.51	=:	=:	-:-	1.1	=	1.1	Ξ.	1.11
-	=:	131.11	169.72	161.51	159.46	154.35	149.15	14.13	139.11	134.11	113.11	: : :::	113.13	114.29	37.6	114.66	11.11	15.21	91.71	16.21	= :=	11.43	11.11	61.13	11.33	61.19	11.63
11111	=	= :	:	=:	- · · · ·	 ::	= :	= :	=======================================	11.11	:::	33.11	35.11	33.11	===	18.11	=======================================	: · · ·	Ξ.	57.1	=======================================	: ::	= :	= :	11.1	18.01	1.1
-	=	1.52	<u>:</u>	- S	= :	3.5	=:	1.5		<u>.</u>	:	\$. 45	5. E	6.13	5.5	1.11	1.0	1.11		1.3		=:	- :-	1.1	3. 5	3.66	1.11
-	:	1.13	3.95	= .	7.1	3.6	3.5	7.7	3 .5	=:	= :	1.16	£.	1.11	7.13	1.11	5.5	£.	Z.	5.45	. i	. .		1.51	 :	1.53	1.1



カム111は2つの設備に設計されている。第1に、 角まの成分のよを対応する角まの増分のまで到った制 合が各まについて計算される。これらの割合は、次に 理論的なカムプロファイルを設計するのに使用される。 もしょがブーリー211の半値を示すならば、各角を (0 ≤ f < 114°) について、(の f // の f) との長 さを有する額分は一幅が原点に置かれ、その原点から まー14°の角をで伸びている。これらの終分(半位) の場所を選るスムーズな曲級は理論的カムプロファイルの の部分(114° ≤ f 114°) はカムプロファイルの表り に関して対称であることを受求することによって形成 されらが、それは、ケーブル1141がカムの一方の側か ら離れるとき、カム1141のもう一方の側に巻き付かな ければならないからである。

次に、カム141はブーリー141に着き付き、又、離れるスムーズなステンレスペルトによって、ブーリー
154を運動するので、上記プロファイルに対する変更
は、この物質的選転システムが考慮されればならない。 続り返しの多いフィード・フォーワード(Teed Tervard) 体正プロセスが第74回のフローテャートに記載されているように用いられる。発見的に、プログラムは選択された角度1。及び対応する理論カム半低R。をもって開始し、次に、初期半低R。と選択された正盤 数N及び選択された△15についての角度10・40。

国の色を取り及び離れい。3子は明確であるので示していない。カムの非有効部分は、例えば諸尺して第7ト間に示されているようにカム141の有効プロファイルに干事しない即何なる方法で限定されてもよい。 西定点 1411はベルトが接触するカムプロファイルの非有効部分のどのような点に選ばれてもよい。 画定ポイント 154(はブーリー154の別違された調転がベルト141上の固定点にブーリー154の問題を止めさせることのないように選択される。もし望むならば、ベルトはカム 141のプロファイルの非有効領域内の領1間定点から仲び、ブーリー154を関って、カム141のプロファイルの非有効部分の領2 国定点に戻ってもよい。

上記実施費のプーリー18(は円形である。しかし、 直線運動を提供するカム141の形状を限定するための 関係なプロセスが、井円形カム(ブーリー)に交替される円形プーリー18(に用いられてもよい。

特に舒適なウェーハハンドラー及びロードロックモジュール(18 (第 1 国) の別の実施例では、高速処理とウェーハガス放出を促進するために、3 つ又はそれ以上のウェーハのカセットを分離したロードロックの真空中に供給する。第 8 国に示されているように、カセット(81、11)及び(11)内に示されている。カセットはドア41(、11)及び(11)内に示されている。カセットはドア41(、11)及び(11)を通してクリーンルーム (cless ress) から供給される。これらのロードロックチェン

--、 0・+ 7 (ム0) に対応する数 一Nとの餌の"干尹"をナ いた理論学研究に、Rルーー ェックする。"干郎"はフローチャート内に見われる不 均等によって展定される。干部が見つかるとまはいつ 6、遺論単値R。が4.681減少し、プロセスは『干部"が なくなるように初期半盛が減少されるまで繰り返され る。この減少された値R[®]はその時、実際のカムの製 期半低(角g。に対する)である。この金プロセスが 次の理論平径R」、そのほについて繰り置される。説 点までスムーズな曲線を通すことにより、実際のカム プロファイルの対応する部分を表定する。手盤が減少 される定数4.881と最大許事製量と講7A国のフロー ナッート内の試験不均等性におけるり.401は、正確な 森木の皮合に依存する別の小さな定数によって置き着 えられてもよい。第79回はデー1、4-11.1-11の場 合の実際のカムプロファイルと話跡でに狙うウェーハ ホルダーの中央の点の動きを示しており、H~7. くま−3°でカムプロファイル111の有効な部分を無 定するために上記のプロセスを使用するものである。 上記の形状において、カムプロファイルの有効部分は 15* 万豆111*のまの他に対して見れる。カムプロフ ァイルの有効部分とは、ステンレス調ベルト161が登 ま付き、又、誰れるプロファイルの部分である。実際 のカムは原点について対称に形成されているが、左手

パは通切なポンピング手数(国示せず)によって、ペ ローからポンプされる。進切な実立レベルが得られる ならば、ウェーハがカセットからウェーハハンドリン グチェンパ(11に答されるように、パルブ(11、(11又 はは1 (特永) が興けられてもよい。チェンパ626内に はハンドリングアーム温転機関434がトファク430に取 り分けられている。ハンドリングアーム薄板装装はは はロードロックチェンパ (01、110、111の各々と並ぶ ようにトラック18に拍って動かされてもよい。まピー スアーム (37がハンドリングアーム選転機関(38上に収 り付けられ、それによって運転される。アーム131は カセットからウェーハを取り上げ又はウェーハをカセ テトに貫すためにパルブ(11)、(11)、(11のどの1 つに も決敗できるように用いられている。カセットが果っ ているテーブルの下のエレベータ(国示せず)は、ア ームが各つセット内の共化るウェーハに無くようにカ セットを昇降するために思いられてる。アーム433は ウェーハを放棄ナーブルロに移すために用いること もでまる。前記テーブル(1)(からは本美麗の別のウェ ーハハンドリングデパイスによってウェーハが取り上 げられる。アームロIによって取り上げられた酷いク ェーハは、カセットに戻される前に冷却できるように 保管カセット(14又は(18に夢されることも可能である。

本発明の重要な特徴の1つは、ハンドリングアーム 運転 特徴(11に包み入れられた関心のウェーハ方角表

特表昭64-500072 (10)

ガデパイスである。テーブルロロセシャフト(菌示せ ず)に載っており、数シャフトはハンドリングアーム 運転装装は18をハンドリングアーム(1)に装蔵するシャ フトと馬心である。この配置の様子は第9国に示され ている。ウェーハはアーム431によってナーブル436上 に置かれている。ナーブル416はウェーハの雑誌が発 光器()||と光狭知器(()|との間を通るように関版させた れる。光ピームを連過するウェーハの地部の回転は、 光強度変化情報を劉祉角度の顕散として与え、それは 中夫コンピュータがウェーハの重心及び予測の位置を 計算することを可能にする。コンピュータはクェーハ モテーブルロリ上にセットするために平面を整列させ、 賃貸を真の中央に書談する。ロードロックモジュール のこの支集例の詳細は同日に出版された同時係異出版 であって、Bickett J.Bertelその他による"ウェーハ・ が送袋間"に記載されており、その解示は参考として 本明細書に組み入れられている。

ウェーハ通過モジュール300は上記の平坦アティナー501に記載された回転平坦アライメントと内じものを使用することも可能である。回転可能テーブル(16)はウェーハをモジュール500に入れる。発光器(18)と光狭知器(18)はウェーハに整列させることが可能なように、前記のように光強度情報を提供するために用いられる。

第19回はスパックモジュール150の1つの実施側の

313は当業者には周知であり、例えば、 Varias Associates,isc.によって作られた製品番号館(#151)号で よい。マッチボックス314はRF加島軍(民永せず) とヒーター・グロー放電との間にインピーダンストラ ンスファ(intedasce trassfer)を美供する。ウェー ハを選ばれた無反にして、スパック第18(が製資金配 を介して勤起される。ガズライン109は選択された圧 力でパルブ目IIにアルゴンガスを供給する。ニードル パルブ111はパルブ111からスパックチェンパ111への アルゴンの沈れを無罪する。ニードルパルブ111はウ ェーハWの背面とヒーター311との間に形成された空 調へのアルゴンの流れを制御する。スイッチ101は、 チェンパ101内の圧力が大気圧以下、又は大気圧と単 しい選ばれたレベル以上に上がると、スパック第114 及びスパックモジュールに関連する他の全ての電気機 置へのパワーを断じるパックアップ安全スイッチとし て難く圧力起助スイッチである。インターロックスイ テチ106は第10回のアクセスドア(関示せず)が何か れるとき、スパック#184へのパワーを新じる安全ス イッチである。同様に、インターロックスイッチネit は、冷却欲がなくなるとヒーター315へのパワーを断 じる実金スイッチである。ゲージ311と311はチェンパ 181内の圧力を御定する。低ゲージ111は大気圧と14つ トルとの英国内で圧力を固定する。イオンゲージ1||1 は、ほぼりプトル以下の圧力を御定する。インターロ

略示雑四である。スパッチモジュールIlitは、貧地理 真空チェンパは11、クェーハハンドラーアーム101、幺 雅チェンパ101とスパックチェンパ101との間に真立っ ールをもたらすパルブ111、スパック#114、ヒーター 315及びマッテボックス (motek boz) 314を有する。 流作において、ウェーハは夢動チェンパ186内のウェ ーハ砂造シーム映象(第11回には国承せず。第6及び 7 国参照)から、第11~14国及び第14国により群しく 示されているウェーハハンドラーアーム101へのゲー トパルブモジュールIlloに夢される。ゲートパルブ モジュール1861aは第4及び5回に示されたゲーテバ ルブモジュール100と用じである。チェンパ100円の器 送アーム機関からウェーハハンドラーアーム100への ウェーハの移動が完了するとパルプ188taは製器復復 (国示せず) も介して閉じられる。このような仕方で、 **馬思チェンパ [81内の環境は夢路チェンパ 188内の環境** から分離される。次にウェーハハシドラーアーム3tt はウェーハ軍の平垣間が鉛度と5°の角度をなすよう に、処理ナエンパIII内で水平方向のウェーハWを 15 * 無す。この形転は第2回に共復国で示されている。 ウェーハハンドラーアーム318は次に、それに載せら れたウェーハWとともにパルブ間ロ部338を造って無 理チェンパ101中に入り、次に、ウェーハの平装置が 鉛度になり、ウェーハWの青面部がヒーターBISに収 るようにクェーハWとともに5~無板する。ヒーテー

ックスイッチ117は、チェンパ1818/大気炭のとき、パルブ131が関ぐのを防ぐためにパワーを断じる安全スイッチである。

キャパシテンス圧力計113はテェンパ181内の圧力を 検知する圧力器定義量であり、パルブ113によってテ ェンパ181から分離されてもよい。チェンパ181の特質 に使用されるポンピング美麗は周知であり、受引をポ ンブ311を有し、放ポンプはパルブ114を介して選択された圧力のほぼ18¹¹トルにチェンパ181及び181内の圧力を減少する。また、高真空ポンブ111、例えばクラー イオンポンプを有し、パルブ116が閉じられた時、パ ルブ114を介して更にチェンパ181及び181を特気する。 パルブ114を介して更にチェンパ181及び181を持気する。 パルブ111は、チェンパ181が大気に遠じられたとき、 ポンプ111を保護するために閉じられている。チェンパ181及び181はポンピング鏡載フェアラインのトラップ(関係せず)によって保護されている。パルブ111はポンピングを開始するために、ポンプ111を特質するのに使用される。

第14回は第6及び7回に示されたウェーバを送アー 上機関181からスパックモジュール処理チェンパ181内 のウェーハアーム348にウェーバを多す負債の新聞団 である。ウェーバは、アーム381のウェーバホルダー 348によって選ばれるウェーバWが上記第1テーブル 548に渡するように、智徳似ロアを造って仲ぴるアー ム機数181(第18回には国示せず、第6回参照)によ ってチェンパル中に夢迅される。テーブルリリはしっ かりとシャフト581に間定され、鉄シャフトは空気シ リングSBIによって運転されるので、資配テーブルは 両矢印518で示されるように鉛電方向に直接的に動く ことが可能である。シャフト501はフランジ197を進っ て、真空チェンパ101内に入る。ペローズ111はハウジ ング114のフランジに取り付けられたフランジ111に存 彼されており、ベローズillとシャフトielとの間のエ ラストマーOリング128が、チェンパ181と外質環境と の間で真空シールを作っている。テーブル548はクェ 一ハホルダー188の円形関ロ(揺6図参照)を進して 持ち上げられるような大きさにされており、従って、 ウェーハホルダー160からウェーハを除くと、据6及 び7因に関して説明されるようにチェンパ141からク ューハホルダーは引っ込められる。この時点でウェー ハWは第16曲に示されているようにナーブル500上に 載っている。ウェーハWの蝿は、クリップでウェーハ の場路を止めることになるテーブル141の異がら状態 城(因示せず)内のテーブル388の単辺部を越えて仲 びていることに住意されたい。クェーハアーム機構 100は(以下に説明するように)ウェーハホルダープ レート111の円形器の1it (第II国) ポウェーハWの中 犬になるように囲転させられる。円形セクミックリン・ グ311がウェーハブレート341のリム518の下に取り付 けられている。複数のフレキシブル・ウェーハクリッ

プがほぼ毎両隔でセラミックリング111にしっかりと 取り付けられている。まつのこのようなクリップ511a 及び1111が第14国に示されている。各フレキシブル・ ウェーハクリップに合うプロング(press) が第2テ ープルIliにしっかりと取り付けられている。クリフ プがになどりはいた合うプロングりはほどりはが無り6国に示 されている。テーブルリリはしっかりとシャフトリリに 固定され、放シャフトは空気シリングillによって温 転されるので、前紀テーブルは再矢印IIIで示される ように鉛直方向に直線的に動くことが可能である。シ ャフト5036チェンパ301のハウジング391を汲る。ペ ローズ111がハウジング111のフランジ111に取り付け られており、ベローズ511とシャフト501の間のエラス トマー0リング511がチェンパ381と外部環境との時に 実立シールを作っている。クェーハWがテーブルIII に答されると、テーブルリはは次に、テーブルリはに取 りだけられた各プロングがその対応するフレキシブル・ ウェーハクリップと嵌合し、それによってクリップを 聞くように持ち上げられる。ナーブル511は次に、ク ェーハwが聞いたクリップと一乗するように持ち上げ られる。ナーブルリリは次に下げられ、クリップを観 じてウェーハWの地部に嵌合させる。第16回は点線位 置W*でウェーハWの雌都に嵌合している。クリップ 517a及び5171を示している。次に、テーブル501も下 げられる。これでアーム181からアーム118へのウェー

ハの多数充丁する。

ウェーハブレート141のアーム延長部145及び141(第 11間)は、鉄アーム延長部1は6と1ほどの間に仲ぴるシ ャフト166に間定されている。これは第11回に拡大し -て国示されている。シャフト161はギアボックス361を 貫通している。ギアポックス388はドライブシャフト 161の回転をシャフト161のカップリングするために裏 角ギア被撲161を有している。ドライブシャフト167は それに開発された図板プーリー101によって図板させ られ、適切な機関、例えば、ハウジング[19内の第1 モーナMi、に取り付けられたベルトによって駆動を れる。モータM,はシャフト161を塩酢し、次に、直角 ギア被債161を介してシャフト166上のウェーハアーム 141七水平から11°四転させ(第11回と同様)、その ときウェーハアーム版111のリム518に取り付けられた セクミックリングIIIに留められたウェーハWととも に囲転させる。

シャフト161は二重シャフト同心フィードスルー111 (フェロフルーイディック・シールを有してもよい) の内質シャフトである。シャフト161は真空チェンパ 161からハウジング116を通って外部プーリー166に通 じている。エラストマーOリング111は真空はチェンパ181とチェンパ181の外部の環境との間に真空シール を提供する。フェロフルーイディック・フィードスルー111の外側シャフト171は内質シャフト171と同心で あり、ハウジング111を通って、そこに無定されたブーリー141に仲ぴる。外側シャフト171はハウジング171内のモータMiに取り付けられた通切な手段、例えばベルトによってブーリー141を開版することによって開版させられる。フェロフルーイディッタハウジング174と外側シャフト1711との間のエラストマーのリング171は、テェンパ181と数テェンパの外が重複との傾に実立シールを作る。ハウジング171はフランジ171にボルト間のされている。フランジ174はフランジ171にボルト間のされている。Oリング177はチェンパ181(フランジ1744を介する)とフィードスルー1811との間に実立シールを作る。

ウェーハアーム144が第11国のように水平からほぼ
11* 回転させられると、次に、処形間口131を進して
スパッチテェンパ141内へ離転させられる。この離転
はモーチ州。を用いて外質シャごト1711を開転すること
で完成される。チェンパ141内のシャフト1710の地質は
ギアポックスハウジングに間定されている。シャフト
1714が反映計画りに開転すると、ギアボックス181、シャフト141及びウェーハアーム144は第12国のように全
て反映計器りに囲転する。ほぼ14*の離転をするとウェーハWはヒーチー315の間に置かれる。再び内質シャフト141を開転することによって、ウェーハアーム
板141に固定されたセラミックリング511に取り付けられたウェーハWの質面製がヒーチー315と複数するよ

特表昭64-500072 (12)

うにウェーハWはほぼ5 * だけ無似させられる。ウェーハアーム349がピーチー313に関して通切な位置にあると、ヒーチー313の近くにあるピン(国示せず)が 第11回に示されたウェーハホルダーブレート141から の交出等にある位置さわせ難口に嵌合する。

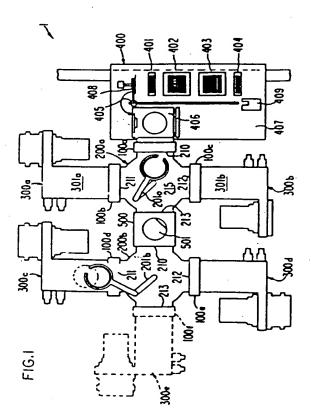
ウェーハホルダーブレート141は1つの取り外し可能な板/シールド又は第15回の新国間のように2つのステンレス側覆1:11及び1413であってもよい。上方の履1:114は2つの菓子(国承せず)によって、取り外し可能に下方層に取り付けられている。上方層1413にスパッチデポジションから下方層1(1)を保護し、セラミックリング111の周囲の機能シールド上に集まるスパックデポジションを載じることの助けとなる。履1413は、その上にスパッチデポジションが望ましくないレベルに集まったときはいつでも取り替えることができる。スパッチ展144は当業者には明らかであり、例えば、スパッチ展144は「acomplated」でよく、それ数、ここに記載しない。スパッチ展144はソースチーヴァト及びシールドに近づけるように回転してヒンジ144a(第11回)を聞く。

ウェーハハンドラーアーム1(4が前処理チェンバ141 内にあるとき、前処理チェンバ141は短形ドア111によってスパッタチェンバ141と分離して真空にされてもよい。矩形ドア151はブレース151によってシャフト 111に取り付けられている。シャフト111はドア151が 矩形関ロ334の故にあり、催かに矩形側口334かスパッ **ナチェンパ101におされるように、クランクアームを** 介してアクチュエータ388によって目転させられる。 第15国に示されているように、ドア351は第ロ333より 6大きくなっている。ドア331はンャフト391とともに スライド可能であり、Oリング332が舞口334の肩唇の チェンパハクジングに包閉嵌合するように底線的に多 動させられる。最後にシャフト355は雑盤355aがドア 111に嵌合し、ドア311を軸線でに沿って興口338に角 うように転換しに狙ってな動させられる。 ハクジング 311内にわるシャフト355を展覧するための装置が第14 因に、より詳細に示されている。シャフト115はシャ フト111に取り付けられた在来の立力ピストンによっ て、軸線Cに沿ってどちらかの方向に参助させられる。 シャフト155が一部分だけ制口133に向けて伸ばされる とき、ロリング111はチェンパ101と外気との間に動的 **真空シールをもたらす。しかし、シャフト356が完全:** に伸ばされてドア151がその密熱位置から無転され、 終げ個に示すような静止位置にあるとき、シャフト 355の環状延長型3559は静的真空シールがハウジング 111と環状延長部359との間に作られるように、エラ ストマーロリング185に嵌まする。この新奇な静的シ ールはチェンパ181と外気との間に、より確実な真立 分離を装供する。

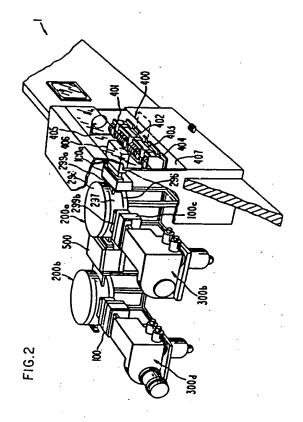
本発明のモジューラウェーハ移送及び処理集配が、

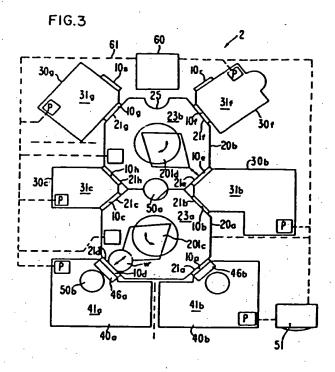
半導体ウェーバ収いは基板の処理への応用に関して主に記載されたが、本発明の負債は多くの別のウェーバ 又はディスク状装加工物の処理に同様な有益性がある ことが屋解されるであろう。 どちらも他のこのような 被加工物がその地質が平型である必要はなく、輸業が 完全に円い装加工物も同様に処理できる。とりわけ、 本発明の負債はウェーバ又はディスクに似た如何なる 因気収いは先記憶媒体にも有益である。

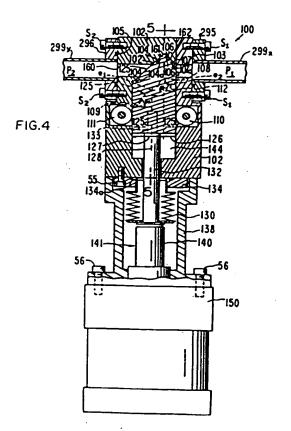
本発明は終記の日連支施負及びそれに代わるものに 限定されず、本発明の概器を離れずになされる構成要 京の被領的及び電気的に同事な改善を含む変更類様及 び改良にも限定されず、その特徴は以下の請求の処態 に要わされている。

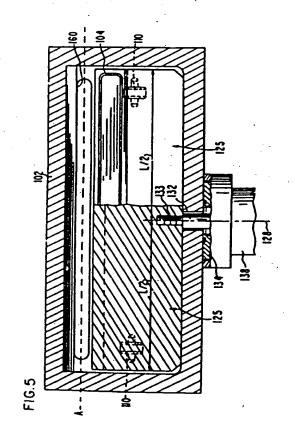


特表昭64-500072(13)

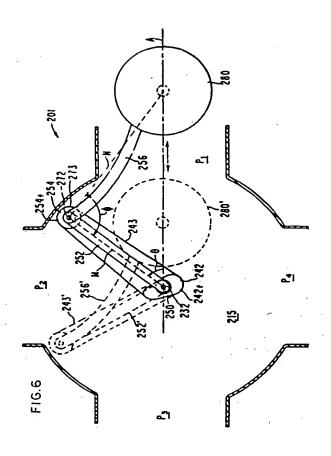


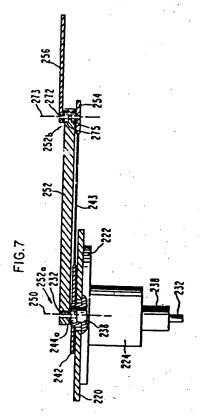


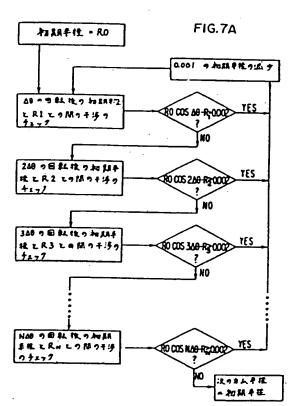


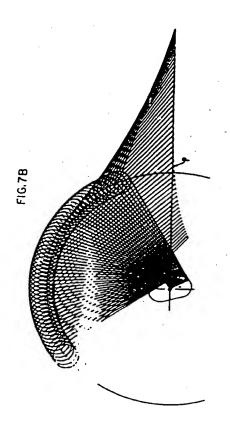


特表昭64-500072 (14)

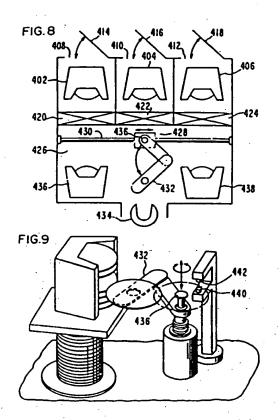


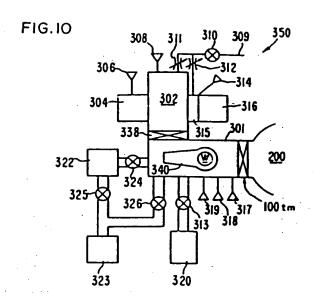


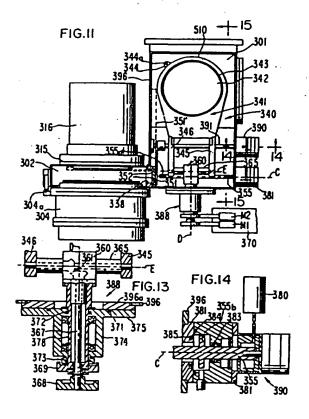


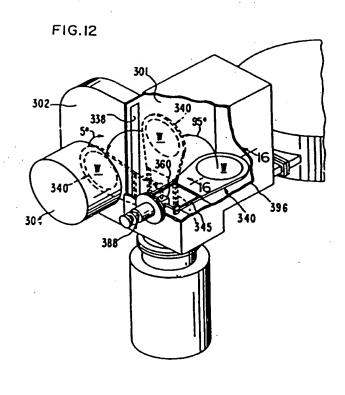


特表昭64-500072 (16)









特表昭64-500072 (16)

手続補正書

昭和63年 1 月2/日

ass中B女 小川 邦 夫 殿

L. 単件の元示 PCT/US 87/00799

2. 見明の名称 モジューラ半幕体ウェーハ移送

及び処理技能

3. 袖正をする着

事件との関係 特許出職人

名 井 パリアン・アソシエイツ・

インコーポレイテッド

4. 作用人

作 所 東京都港区西新鎮1丁目6番21

大和銀行虎ノ門ビルディング

電路 503-5461

氏名 弁理士(6989) 竹内 灌 夫

5. 福正命令の日付 自 発 とび氏を表回

6. 補正の対象 明細書の許書

7. 補正の内容 別紙のとおり (内容に変更ない)

